PI JP\_59162117 A 19840913 (198450)\* Sp US 4547258 A 19851015 (198544) US 4710260 A 19871201 (198750) JP 03079292 B 19911218 (199203)

ADT JP 59162117 A JP 1983-241800 19831221; US 4547258 A US 1982-452173 19821222; US 4710260 A US 1985-769632 19850826; JP 03079292 B JP 1983-241800 19831221

PRAI US 1982-452173 19821222; US 1985-769632 19850826

IC C01B033-02; C30B015-04; C30B029-06; H01L021-18

AB

JP 59162117 A UPAB: 19930925
Process comprises preparing matrix consisting of silicon nitride particles. forcing mixt. contg. silicon to pass through a part of the matrix heated to a higher temp. than the m.pt. of silicon, allowing silicon to adhere to the bottom of the matrix, and then taking the resulting melted silicon out of the bottom of the matrix.

Gas contg. silicon is suitably trichlorosilane and hydrogen, and the melted silicon taken out of the bottom of silicon nitride matrix is directly supplied to pulling appts. for producing silicon crystal.

ADVANTAGE - Process can be economically operated by using small scale plant. (Provisional Basic previously advised in week 8443).

### (9) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭59—162117

MInt. Cl.3

識別記号

庁内整理番号 7059-4G

昭和59年(1984)9月13日 **③公開** 

C 01 B 33/02 C 30 B 15/04 29/06

#H 01 L 21/18

7417-4G 7417-4G 6851-5F

発明の数 審查請求 未請求

(全 8 頁)

# Ø 共素含有ガスからの珪素生成方法

の特

昭58-241800 願

22出

昭58(1983)12月21日 顯

優先権主張

@1982年12月22日@米国(US)

**30452173** 

加発 明 者

デビッド・イー・ウイツター アメリカ合衆国テキサス州リチ ヤードソン・ミストルトウ・ド ライブ2011

者 モヘンドラ・エス・パワ 70発明

> アメリカ合衆国テキサス州プラ ノ・ウインタープレース2609

テキサス・インスツルメンツイ 加出

> ンコーポレイテツド アメリカ合衆国テキサス州ダラ ス・ノース・セントラル・エク

スプレスウエイ13500 個代 理 人 弁理士 浅村皓

外2名

#### 明細書の浄書(内容に変更なし) 紐

# 1. 强明四名称

建素含有ポスからの珪素生成方法

### 2. 特許請求の範囲

(1) 窒化珪素粒子からなるマトリックスを用意し その蛩化珪素粒子マトリックスの一部を通して珪 素含有ガス混合物の疏れを強制的に通し、然も前 記マトリックスを通過する間、産業の容融温度よ り高い温度へ加急しておき、そして前記盤化珪米 粒子マトリックスの底部で、前記ガス流から前記 選 化珪素粒子に付着した液体珪素を収集する諸工 程からなる、珪素含有ガス流から珪素を生成させ る方法。

- ガス硫がトリクコロシランと水素からなる前 記車1項に記載の方法。
- 液体状態で収集した液体珪素を中間溶験物貯 櫓へ移し、その啓憩物貯増から珪紫の欅を成長さ せる工程を更に含む前記第1項に記載の方法。
- 液体造業を中間格触物貯備へ移す工程が、登

化珪素からなるパイプを通して液体珪素を送ると とからなる前記第る項に記載の方法。

- 珪素棒が多結晶質である前配第4項に記載の (5) 方法。
- 建累掛が実質的に単結品掛からなる前配第 1 (6) 項に記載の方法。
- 更に追加された中間的溶触物貯槽を有し、 液 体 走 素 が 収 集 個 所 か ら そ れ ら 中 間 的 溶 触 物 貯 槽 へ 交互にそれらの一つへ選択的に送られ、然も珪素 凝阔弁が収集個所と中間的腎般物貯槽との間に配 置されている前記第6項に記載の方法。
- 緩化珪素粒子からなるマトリックスが、強化 珪業からなるるつぼ中に入れられている前 記第1 頃に記載の方法。
- るつばの全てが本質的に盆化珪菜からなる前 記氧8項に配設の方法。
- 建紫樹を建業の最終的溶融物中に入れ、その 最終的溶融物から珪素の大きな単結晶を引き上げ る後続工程を更に含む前記第3項に記載の方法。
- 中間的溶破物貯槽から珪紫樺を引き上げる前

特開昭 59-162117 (2)

に、その中間的格般物貯槽へドープ剤不純物を導入する工程を更に含む前記第3項に配載の方法。 (12) ガス混合物が更に酸菜含有ガスを実質的な割合で含む前記第1項に記載の方法。

(13) 酸素含有ガスが亜酸化窒素である前記第12 頃に記載の方法。

(14) マトリックスを、建業の融点の上50℃より低い温度に保つ前配第1項に記載の方法。

(13) 窒化珪素粒子からなるマトリックスを用意し、その選化珪素粒子マトリックスの一部を通して珪素含有がス混合物の低れを強制的に通し、然も前記がス流が前記マトリックスを通過する間、筋記とは大きな子マトリックスを珪素の融点より高に重素粒子マトリックスを珪素の融点より高に置と、前記域化珪素粒子マトリックスの底部で、前記がス流から前記録化珪素粒子で付着した液化珪素を収集する緒工協からなる、珪素含有がス流から珪素を生成させる方法。

(118) ガス流がトリクロロシランと水梁とからなる

従来、気相からの珪素の付着は、例えば米国特許 4.2 1 3.9 3 7 号に配改されているようにして達成することができ、その特許では建業付着のための流動化床反応器が数示されている。別の方法はいわゆる「シーメンス(Siemens)」法であって、それには電気的に加熱された珪紫フィラミント上でクロロシランを水業進元することが含まれている。第三の頃知の珪素製造法〔ユニオン・カーパイド(Union Carbide)法〕では、自由空

前記第15項記載の方法。

(17) 液体状態で収集した液体连紫を溶放物貯槽へ移し、そしてその溶破物貯槽から连紫の弾を成長させる工程を更に含む前記第15項に配収の方法。 (18) 選化珪素粒子のマトリックスが、本質的に選化珪素からなるるつぼの中に入れられている前記第15項に配数の方法。

#### 3 発明の詳細な説明

本発明は半減体級駐業の製造法に関する。

集積回路接置の製造で用いられるウェハー

(wafer)が切り出される大きな建業結晶は建業 格融物から成長させる。 その格融物から引き上げられる結晶は、通常格融物自体よりも実質的に純粋であるが、 集機回路接置の製造で要求されるをめて低い不純物濃度の結晶を引き上げるためには、格融物のための値めて高純度の建業出発材料を炉いることが 依然として必要である。 本発明は、 結晶の成長を行わせる佳業出発材料を与える改良された方法を被示するものである。

通常、冶金用級の建業は、コークスとシリカと

間反応により生じた非常に細かな(ほとんどコロ 編 イド状の)珪葉が得られる。

本発明は新しく且つ気柑反厄とは異なつた珪素 付君法を与える。本発明は珪素を固体ではなく液 体として付着させる。即ち付着坡は珪葉の触点 (1410℃) とり高く保たれる。 触点より高い 珪素の付着は、既に刊行文献に記載されている ('M. パヮ ( Bawa )。 「クロロションの水業選元」 " Hydrogen Reduction of Chlorosilanes ", Semiconductor Engineering Journal 1, Ma 3, p. 42(1980) 参照〕が、本発明はパワ崎 文では技示も示唆もされていない液体珪累付着の 少なくとも二つの特徴を数示している。本発明で は全表面積の大きな量化珪素粒子の床上に、触点 より高い珪素を付落させる。現化珪素は珪糸で紺 らされるので、 珪紫は選化珪素粒子床を通つて流 下し、反応器の底部に集めることができる。 触点 より高い迅度で生業を付着させることに関する従 来の技術は崩壊的に発展しなかつた。なぜならそ

のような反応器の形状に適した材料がなかつたか

特問昭59-162117(3)

らである。しかし本発明は選化珪素反応器を用いることを教示するものであり、その反応器は同時出版の特許出版(TI-9349)に教示されている方法で形成された選化物部品を全て含んでいてもよい。

💌 a 1900 ang Paping ang mga Banak gang Banakang nagat ang Paping Paping ang Paping ang

従つて本発明の目的は、緻点より高い温度で珪 業を付滑させるのに適した方法を与えることであ る。

融点より高くして珪紫を付着させることは、一つには工程ガスの反応効率が珪素融点に非常に近いところで最大になるため遠ましい。従つて液体付着法は、低温付着法より本来一層効果的である。 従来法では1200℃の近辺の温度で付着を達成するのが典型的なものである。

シーメンス法や或は流動化床法の如き従来の珪素付着法を用いた時、半導体敬結晶の成長に伴う非常に重要な問題点は、中間的段階の珪素、即ち付済法で形成された多結晶質珪素を取り扱わなければならず、大気に喚さざるを得ず、この中間段階にある間に、窒ましくない不純物を吸収するこ

結晶世又は単結晶珪素の第一の棒を引上げる。不 純物凝離がこの段階で起きるので、このようにし て引かれた棒は、それが引き出された液体珪素より り純粋になつている。更に引かれた棒自身、表面 後が小さく、従つて大きな装面積状の嵩ばつた迂 案よりもはるかに安全に取り扱い且つ保存するこ とができる。

本発明の一つの環様によれば、 選化生業の大きな 長面様のカラム上に、 破点より高い温度で建業 を付着させるための手段が与えられる。 この装置 により、 液体達器をカラムの下にある貯槽へ重力 により供給することができる。 貯溜は結晶引上げ 装置に連結されていて、 結晶引上げ 操作に対しき 名を再供給できるよりにしてある。

付着のための手段は、選化珪素の粒子を含んだ 高利度選化珪素の容器からなるのが好ましい。ト リクロロションと水素を、加熱した強化珪素の入 つたその容器中へ導入し、そこで水素避元反応に かける。この方法は強化珪素粒子に被体珪紫が付 着する結果になる。重力による流れにより液体珪 従つて本発明の更に別の目的は、大きな袋面徴をもつ満ばつた中間段階の珪葉を取扱り必要がない半導体級珪素の結晶成長法を与えることである。

とがあるということである。

建業結晶引上げ機のための供給材料を調製するための従来の方法の更に別の問題点は、それらの方法は小規模な製造方法に本来あまり通したものではないということである。即ち、大きな多様ではないということである。即ち、大きな多様の経済性は企業化へのを講客となる領令をできなくするか、又は大きな企業体から受ける供給に依存せざるを得なくするような障害となっている。

従つて本発明の一つの目的は、効率的な小規模 操作に本来通した珪紫結晶引上げ機に珪素供給付料を供給するための方法を与えることである。

本系明の更に重要な 新規な特 敬は、 中間的結晶引上げ工程のための設備にある。 即ち、 現在好ましい具体例によれば、 液体として付殖したままの 建業を直接第一時晶引上げ機へ移し、 そこから多

業を貯備へ送る。 貯槽は結晶引上装置に結合されているのが好ましい。 曾及した部材は全て高純度選化建業から作られており、 従つて液体建業と接触することになる表面は全て高純度材料から形成されている。 これによりこれらの部品は考えられる不純物像になるものから別にされている。



特閲昭59-162117(4)

りその産素を結晶引上げ袋屋の苺融物貯槽へ送る。 結晶の機を液体から成長させる。その棒は非常に 高い純度を有する。

凝固した珪素による通過停止をやり易くするように、S字型トラップを用いた液体珪楽用の凝固 弁が、マサチューセッツ州ハーパードのエネルギー・マテリアルズ・コーポレーションから米国エ ネルギー省へJPL 契約955269に基き提出さ れた報告書"Gaseous Melt Replenishment System" に記載されている。この報告書の著者はD.ジェ

ルの平均位僅を用いるが、10ミルより小さいも のからろ00ミルより大きなものまでの粒径を含 めた他の粒色の広い蛇囲に用いることができる。 現在好ましい具体例では、盆化物マトリックスは、 走 紫付 渚のための旅動化床反応器法から直接登化 ... させたノジュール ( nodule ) によつて与えられ る。之等のノジュールは従来の方法(例えば選業 又はアンモニアの芽囲気中で1300℃で加熱す る)により平均粒径に依る時間(例えば40ミル 粒子に対しては20時間より長い)窒化させる。 粒子は余り小さ過ぎてはならず、さもないと毛細 曾効果により選出液体表面積を異質的に彼少し、 カラムの底から貯槽2へ珪素が重力により連続的 . に送られる真の供給量が放少することに注意すべ きである。逆に粒子の径が大きくたると蛩化物マ トリックスの総鉄面費は被少する。孔のあいた入 ロパイプ8を、反応ガス混合物を窒化物マトリッ クスの中心へ住入するのに 用いるのが好 ましい。 現在好ましい具体例では、用いられる反応ガネ

退合物は2~168のトリクロロシランと、 ガス

ウェット ( Jewett ) その他である。 この公けに 入手できる報告に記載されているような疑固弁の ためのトラップ形態は、本発明を実施する際に用 いるのに好ましい。

石英配管を用いた液体珪素移動装置は、数年前にシルテック社(Silter Co.)から市販された製品中に例示されていると考えられる。

搬点より高い温度で産業の付着を行わせるのに 適した材料は鼠化産業である。 食化物るつぼと配 管は、参考のためとこで述べる同時出版の特許出 願(エエー9349)に配唆された方法によつて 形成される。 成長したポリシリコン様は、シーメ ンス法によつて形成された CVD 棒よりも良い構造 的一体性をもつているであろう。

本希明を付図を参照して記述する。

強化物るつばの内部には選化物粒子のマトリックスが入つている。広い範囲の粒径を用いることができる。なぜなら最適粒径の選択は効率に影響は与えるが、工程の作動性には影響を与えないからである。現在好ましい具体例として、約40%

窒化物マトリックス 6 は、好ましくは誘導コイルでによつて加熱されるが、別法として抵抗加熱器を用いてもよい。 窒化物マトリックス の温度を145 の近辺に保持されるのが好ましいか、 窒化珪素の分解性によつて可能と なる 珪素の 触点 より高い 範囲内の どの 温度でもよい。 例えば好ましい 温度 幅過は 1410℃~1620℃である。 圧力は大気圧又はわずかに大気圧より上(数 psi の

### 特開昭59-162117(5)

加圧迄)であるのが好ましいが、この因子はもし 望むなら広く変えることができる。もし付着する 溶破物中に酸素を導入したいならば、加圧したで 酸化窒素を溶破物上の雰囲気中へ導入することが できる。

トラクロロシラン)の如きガス混合物を約 1200 ~1250ででるつぼ中に成し、 歳化物層を付着 させる。これはるつぼ自体には好ましいが、選化 物マトリックス粒子に対しては、古い粒子は徐々 に粒径が減少していくので、マトリックスを新し い位子で単に再充塡するのが好ましい方法である。 マトリックス粒子への CVD 窒化物付着は、別の反 応益で行うととができ、 選化物粒子が単一の塊り へ徐々に固化するのを避けることができる。勿識 例えば HC1 で予かじめ食刻する短い工根を選化物 付着前に用いるのが好ましい。第四に、上述の如 く、選案の大きな分比を維持することができるが、 これは大きな利点を与えるとは思えない。第五に、 分解温度は循環させることができる。即ち、マト リックスへの珪米の付着を破点のすぐ下の温度で 行い(例えば触点より20C下)、周期的にマト リックスの温度を、新たに付着した佳業溶出する ように上昇させる。例えば10か15分で50℃ 上昇させる。との場合、液体状想で移送する利点 が維持されるが、窒化物部品がわずかな時間高温

に騒される。 啓 敷サイクル間の時間間隔は、一つの唇触サイクル中遊離する液体 珪葉の量を決定するように選択することができるが、 これを講節する 使利なやり方は、サイクルの各溶融段階が大体ーつの引上げ機の充填を与えるように、 充分な 受さに、サイクルの付着段階を伸ばすことである。

現在好ましい具体例では選化物粒子マトリックスの入つたるつぼ1のために選化物成分を用いているが、 このるつぼ自体が選化物からなつてはない。 例えば 無針で支持された強化 珪素るつぼを用いることもできる。 しかし 高温強度 特性、 高純 版、 及びマトリックスの 機化 佳素 粒子に 対する 反応性を完全にも たないことから、 強化物が好ましい。

もし中国的疑固が望まれるならば、るつぼの底

部10 に収集された液体注案は、例えば登化物の 第二ルツボ中へ単にしたたり落させ、そこで珪素 を凝固させる。(珪業が疑問するるつぼは勿論そ れ自体特別な形をしているのが好ましく、疑固時 の珪素の影強によりるつぼが破壊されることなく、 珪業が周囲の不納物と接触しないような形にして おく。)

現在好ましい具体例として、 線化物マトリックスから収集された 都 激物は、 誘導 并 1 2 によつて 調節され、 液体状態で中間的 再成長 表置 1 4 へ 選択的に 杉送される。



4

更に様々は実性(intrinsic)建業である必要になる、この段階でドープされていてもよい。例えば小さな濃度に個架或は欝を中間的引上機溶融物3へ容易に添加することができる。この場合に、多結晶質様々は、当分野でよく知られているように、要離効果により、その長手方向に沿つた不納物の漸次移行を伴なつて引上げられるであるう。この棒に沿つた不純の漸次移行は、実際に再充項可能な引上げ後のための供給材料として用いるのに望ましい。

例えばハムコ(Hamco)C C 2 O O O R C 型の如き 再充填可能な結晶引上げ機を、結晶が引上げられる路被物を、再充填体によって再充填する。そのような再充填降に円筒の形をしているのが好ましい。上昇した温度で特にのをいが便利なように、再充填確は大きな内部に力をもたないのが好ましい。本発明により引上げるによる多結晶質体を用い、その様を引上げ機に用いるための一連の再充填機が得られ、それにより米進的

より低い症 若は 翻導加熱では充分 つながらず、従ってそのような場合には含まれている材料と共に 展間していた低温誘導弁の 初 期 加熱 そ与えるように火炎或は抵抗加熱器が必要になることにも注 派すべきである。

kaleng programme general ang kaleng programme ang kaleng ang kaleng pang kaleng pang kaleng kaleng kaleng kale

な護度にドープ剤を導入することができる。即ち ・般に望まれているように、大きな濃度でドープ 剤を含有する単端晶の珪素を引上げたい場合、結 晶成長中の不确物凝離効果というのは、啓験物中 の哺糸の破废が一つ以上の結晶を溶験物から引上 げるに従つて変化していくことを意味する。谷融 物は、次々に肩晶が引上げられるに従つて不均衡 的に枯渇していくので、溶融物中のドープ剤の補 光も不均衡的にやるべきである。 即ち、 辞敝物に 次々に添加されていく夫々の珪絮は、ドープ剤が 治指へ凝难するか又は容殿物へ凝離するかに依り、 則ちドープ剤の凝濫係改が1より大きいか又は小 さいかに依つて、ヨまれるドープ剤の割合が次等 に思くなるか父は低くなるようにすべきである。 本希明は、ドープ剤含有量が同じでない初期は給 材料を浴触物に与えることにより、引上げられる 波終 結晶の 均一なドーピング を達成する便利な方 法を与えるものである。即ち、疑避係效の大きさ がどうであれ、引上げられる多岩晶質珪素機の断片 を、それらが引上げられたのと同じ瀬序で供給材 科として用いる。即ち植子淵部に最も近い所片は 成初の再充填棒として用いる。これにより、ゲー ンレペリン(zone levelling)法によつて実現 される場合に匹敵するドーピングの均一性が、本 発明で数示されるように、ドープ剤含有達が漸次 変化している再充填煙を用いて結晶成長させるこ とにより選成される。

本発明の具体例により、中間的段階の引上げ機によって引上げられた棒は、かなりの機度の選素を含む典型的に応力のない結晶子粒径の大きなポリシリコン(polysilicon)であるので、之等の棒は最快的に強く、非修正シーメンス法によって製造された応力の加わった棒と違つて、安全に取扱うことができる(手又は機械で)。

製化産業マトリックスを溶敷産業は端らし、 登 案の建素中への溶解度は吸定されているので、 選 化物マトリックスは良い時間に 且つて 液体 定常の 基材として存続すると思われる。 全体が 郷出され た選化達業マトリックス及び 容器を 1 4 0 0 ℃よ り 高い温度へ加熱することが 物型的に 可能である

### 特別昭59-162117 (ア)

ことを、珪素部品のその場での反応結合又は選化及び反応器の CVD 被機 ( 例えば反応器が不住意により汚染した場合 ) を行うのに利用することができる。トリクロロシランと水梁の供給材料へ選案を通当な建設加するとは、高温珪素がによって設化珪素は遺体の溶解を制限するのに役立つ。 5×1 0<sup>15</sup> 原子/ cc の水準で温素が飽和し、ppbの水準の近く他の全ての原子が除かれた固体珪素 他がこの方法で得られる。

ガス(トリクロロシランその他)を非常に効果的に用いる単に別の利点を与える。

本希明は、先行する段階のための世子導入を与 えるために、生成した大きな材料を再循環する必 要をなくす更に別の利点を与える。

### 4. 図面の簡単な説明

第 1 図は、高袋面積盤化珪素マトリックスに液体珪素を付着させ、洼案を収集し、中間的引上機へ移送し、ポリシリコン棒を成長させるための装置の概略図である。

代埋人 浅 村 皓

があり、従つてマトリックス6の全能力を利用するため、いくつかの異なつた井12を任意に用いて溶融珪素をいくつかの異なつた中間的引上げ機14へ与えるように用いる。権の成長により充分高い過度の不執物がつつぼ中に生じた後、るつばの熱的弁を開いて容敵物残盗を排出する。 液体 び送系(之も 選化 生業から 作られている) を通してるつぼを再充填することが、反応器から容融物を連続的に取り出して行われる。

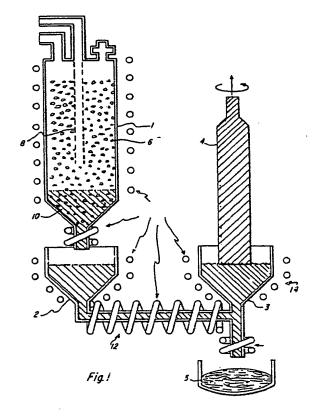
斯様に、ぐ発明は半導体級の大きな母業を形成させるための方法の利点を与えるものであり、 その方法で高額度の珪素が製造される。

本発判は、大きな産業の形成を、不納物を吸収 する大きな表面積を有する中間的段階を用いずに、 多結晶質义は単結晶質産業の固体塊へ直接進行さ せることができる更に別の利点を与える。

本発明は半導体数建業の製造のための非常に小さな生産量のプラントを経済的に形成することが できる更に別の利点を与える。

本発明は、ひしろ高価な高度に網枠にした導入

# 図面の浄魯(内容に変更なし)





### 特問昭59-162117 (8)

# 手統補正書(1981)

**昭和59年2月9日** 

#### 特許庁長官殿

1. 事件の安示

昭和58 年特許銀第241800 号

2. 発明の名称

珪素含有ポスからの珪葉生成方法

3. 補正をする者 事件との関係 特許出額人

住 所 氏 名 (名 称)

テキサス インスツルメンツ インコーポレイテツド

4. 代 理 人

〒100 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 新大手町ピルデング331 電 55 (211) 3651 (代表)

5. 補正命令の日付

- 6. 組正により増加する発明の数
- 7. 補正の対象



別紙のとおり 8. 制正の内容 明細書の浄蓄 (内容に変更なし)

# 手 続 補 正 書 (方 式)

. 粗和59 年 4 月 4 日

特許庁長官殿

1. 事件の表示

昭和 58 年特許環第 241800 号

2. 発明の名称

# 透素を有がなからの接索生成方法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

名 赤 テキサス インスツルメンツ インコーポレイテツド

4. 代 理 人

〒100 東京都千代田区大手町二丁目 2 番 1 号 新大手町ビルデング331 電 55 (211) 3651(代 等) (6669) 浅 村 豊富

5. 補正命令の日付

昭和 59 年 3 月 278

- 6. 補正により増加する発明の数
- 7. 植正の対象

8. 補正の内容